有機半導体薄膜のインクジェット印刷形成の MD 計算による検討 II

MD simulation study of inkjet printing of organic semiconductor thin-films II 産総研 1 、東大 2 $^{\bigcirc}$ 米谷 慎 1 、峯廻洋美 1 、山田寿一 1 、長谷川達生 1,2

AIST 1 , Univ. of Tokya 2 $^{\bigcirc}$ Makoto Yoneya 1 , Hiromi Minamawari 1 , Toshikazu Yamada 1 and Tatsuo Hasegawa 1,2

E-mail: makoto-yoneya@aist.go.jp

はじめに:溶液プロセスを用いた新規な有機半導体薄膜形成技術として、インクジェット印刷を用いた方法が提案されており $^{1)}$ 、有機半導体インクと貧溶媒間の液 液界面を有機半導体薄膜成長場とすることを一つの特徴としている。前回報告では、有機半導体分子として 8BTBT8 を用いた場合の液 液界面での薄膜形成メカニズムを分子動力学 $^{(MD)}$ 計算により検討し、 8BTBT8 の有する層状 $^{(Z)}$ (スメクチック)液晶性が当該薄膜形成メカニズムにおいて重要な役割を果たしていることを示唆する結果を報告した。

本報告では、有機半導体分子として液晶性の無い TIPS ペンタセン (TIPS-PEN) を用いた場合について MD 計算を行った結果を報告する。

計算方法: TIPS-PEN を用いたインクジェット印刷報文²⁾ に従い、TIPS-PEN とその良溶媒クロロベンゼン (CB) および貧溶媒 DMF を前回と同様にモデル化し、上記インクジェット印刷プロセスにおける液 液界面の構造モデルを作成、これを初期構造として MD 計算を行った (図 1)。計算結果:前回の8BTBT8を用いた MD 計算では、1)有機半導体インク8BTBT8/DCB と貧溶媒 DMF 間の液液界面で、有機半導体インク層中の DCB のサブレイヤー DMF 中への選択的な拡散、2)集積した8BTBT8の気液界面での自発配向単分子膜形成が見られた。図2に、この過程における8BTBT8分子の分子長軸の配向オーダーパラメーターの変化を示す。

一方、今回の TIPS-PEN を用いた場合には、上記 8BTBT8 の場合の 1), 2) 共に見られず、溶媒 CB は TIPS-PEN, DMF 間で選択性無くほぼ一様に分布し、図 2 に示す様に TIPS-PEN の配向はランダムのままで変化は見られなかった。

上記の 8BTBT8 と TIPS-PEN の大きな違いは、両者 のスメクチック液晶性の有無に依るものと考えられ、そ の重要性を支持する結果が得られた。

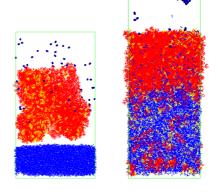


図 1 初期構造 (左), 50ns 後のスナップ ショット(右)

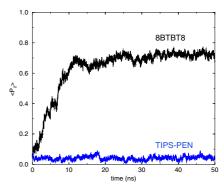


図 2 配向オーダーパラメーター (0:ランダム配向、1:完全配向) の時間変化 8BTBT8(上), TIPS-PEN(下)

¹⁾ Minemawari et al., Nature, <u>475</u>, 364, 2011

²⁾ Minemawari et al., JJAP, 53, 05HC10, 2014